

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和3年2月25日(2021.2.25)

【公開番号】特開2019-145549(P2019-145549A)

【公開日】令和1年8月29日(2019.8.29)

【年通号数】公開・登録公報2019-035

【出願番号】特願2018-25728(P2018-25728)

【国際特許分類】

H 01 L 21/56 (2006.01)

B 29 C 43/18 (2006.01)

B 29 C 43/34 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/56 R

B 29 C 43/18

B 29 C 43/34

【手続補正書】

【提出日】令和3年1月12日(2021.1.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 3 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 3 2】

次に、図19に示す状態から、第3保持部212Aを下方に移動(下降)させることにより、第3保持部212Aの下面が樹脂投下テーブル310上の搬送具400に当接される。次いで、第3保持部は、搬送具400を保持爪で保持する。また、第3保持部212Aを介して搬送具400の第1吸引孔400cに吸引力を発生させて、搬送具400の下面に二つのフィルムFを吸着させる。この状態を維持させつつ、第3保持部212Aにより搬送具400を保持し、図20に示すように、第3保持部212A及び搬送具400を上方に移動(上昇)させる。